This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出職公司書号 特開2000-150765 (P2000-150765A)

(43)公開日 平成12年5月30日(2000,5.30)

(51) Int.CL' 議別記号		FI		5(13)*(参考)		
HOIL 23/50		HOIL Z	3/50	,	j	
	•			1	₹	
				i	₹	
23/12	·	z	3/28		\	
23/28		23/12		F		
2/2		家在前求	未請求	選求項の数32	30	(全 19 頁)
(21)出職書号	特証平()-325884	(71)出題人	5991621	85		
(51)(22-2-7			ール テクノロジー、インコーポレ			
(22)出版日	平成11年10月12日(1999.10.12)	ーテッド				
— ,———	,		アメリ:	カ合衆国 アリ	ノナ州	85248 -
(31) 信华峰中高学会	09/176, 614		1604.	チャンドラー。・	ナウス	ブライス
	平成10年10月21日(1998.10.21)	1	1900			
(33)優先權主要国		(71) 出版人	599160	985		
(00, 50,000			アナム	セミコンダク	9, 1:	ンコーポレー
		l	テッド			
		}	蛛田	ソウル 133-13	20, 2	ンドンーク、
		1	スンス	2-71 280-	8	•
		(74)代理人	100069	916		
		_	并建士	内原音		
		-				最終質に続く

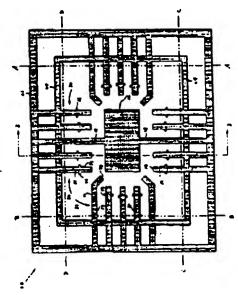
(54) 【発明の名称】 中等体象核回路プラスチックパッケージ、およびそのパッケージの製造のための超小型リードフレームおよび製造方法

【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックバッケージとその製法ならびにそのためのリートフレーム。 【解決方法】 パッケージはダイ、ダイバッド ボンティングワイヤと割止材とからなる。 金鷹リードフレーム 20のダイバッド 22 およびリード 30の下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイバッド リードの凹んだ面を針止材で進たし、リードフレー

(修正有)

(57)【姜约】

ムがパッケージ本体から最直方向に引き抜かれないようにする。またリードに耳部36を設け、パッケージ本体からリートが水平方向に引き抜かれないようにする。



【特許請求の毎回】

【趙宋項1】半導体集積回路テバイス用のバッケージで あって

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 例にある実質的に平面状の第2の表面と 前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の風味部で垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを有する全属のダイバットと 前記ダイパッドの前記第1の表面に配置した半導体集積 回路デバイスと

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の柄記第2の表面の組縁部で垂直方向に前記 第1の表面もよび前記第2の表面の間にある実質的に不 面状の第3の表面とを各々か有する複数の全属リート

前記半導体集長回路テバイスに設けてある導電性バット と何記金属リードの前記率1の表面との間をそれそれ接 接する複数の導体と、

の何記第3の表面を覆い、 バッケージ本体を形成するエ ンキャプスレーション材とを含み、脳記金属リードの前 記載2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で露出 し、顧記金属リードの顧記第1の表面が顧記ダイバット の前記算』の平面と同一の水平面内またはその水平面以 下にあるパッケージ。

【論水學2】前記ダイパッドの前記率1の表面が前記金 属リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前 起ダイパッドの解記第2の表面が前記パッケージの前記 第1の外側表面で露出している請求項1記載のパッケー 30

【籍水停3】 何記全席リートの前記率2の表面が円形の 園罐を育する請求項2記数のパッケーン。

【結本事4】 無記金属リートの前記等2の表面が長方形 の風味を有する請求項2記載のバッケージ。

【請求項5】前記パッケージの前記等1の外側表面が周 辺郎を育し、前記金属リートの全部または複数の一部が その周辺部にある請求事2記数のバッケージ。

【錦木塚6】前記パッケーシの前記章(の外側表面が図 辺郎を育し、前記全属リートの全部または複数の一部の 40 **前記載2の表面が前記周辺即の内側にあって前記エンキ** ャプスレーション材を何記周辺都と前記全席リートの各 7の前記第2の表面との間に留めるようにする語示様で 記数のパッケージ。

【建水庫7】新記周辺部の内側に第2の表面を各々が再 する前記金属リードが前記金属リートの前記第1の表面 の反対側に実質的に平面状の第4の表面。すなわち垂直 方向には前記を属リートの前記第1の表面と前記載とい 表面との間にあり指方向には新紀全属サートで前記第2 の表面と前記り、ケージの前記第1の作例表面の前記句。56、前記フレームの内側に配置されて前記フレームに持続さ

辺部との間にある第4の表面を有する請求項号記載のパ ッケージ。

【請求項8】前記パッケーンが風味側部を有し、それら 周線側部から延びる第1の部分を複数の前記全属リート が有する諸求様2記載のバッケージ。

【請求項9】前記金属リートの前記第1の部分が上向き に曲げてある請求準 8 記数のパッケーン。

【請求導10】前紀タイパットの前記第1の表面が風縁 部を有し、前記半導体集後回路テハイスが前記ダイバッ 10 上の前記囲縁郎を絶えて延びる請求項 1 記載のバッケー

【請求項11】前記半導体祭積回路テバイスが前記全属 リードの一部を絶えて延びる請求項1 ()記載のバッケー

【論水序10】前記パッケージが周線側部辺を有し、前 記半導体集積回路デバイスの開都辺が前記周線側部辺よ りも約0、1ミリメートル以下内側にある請求項11紀 蚊のパッケージ。

【請求項13】前記半導体集構回路テバイスの率1の側 **胴記ダイパットの胴記第3の表面および前記全属リート 26 部辺 すなわち扇記パッケージの回線側部辺から約**(1) 6ミリメートル内側の第1の側部辺の近傍の海電性バッ トに選体を接続した技术項11記載のバッケーシ。

【籍水項14】厚さが約0、50ミリメートル以下の額 求項2記載のバッケージ。

【論水序15】前記全属リートの前記章1の表面と前記 第3の表面との間の垂直方向の距離が前記全属リートの 前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂直方向の距 敵の約5 ()%である鎮水環2記載のパッケージ。

【籍水事】6】前記金属リードの前記第2の表面がアレ ー状に配置されている鎖水項 1 記載のバッケージ。

【結水項17】前記金属リートの複数の一部が後方向曲 け即を含む技术項2記載のバッケーン。

【編末項】を】病記全属リートの複数の一部が後方向曲 け部を含む請求項1 ()記数のパッケーン。

【請求項19】蔡記ダイバットの蔣記等1の表面が総体 部を有し、前記半導体集機回路テバイスが前記ダイバッ 上の前記囲縁部を越えて延びる銭水項17記載のバッケ - 12.

【請求項20】前記半導体祭精回路テバイスが何記全席 リートの一部を確えて延かる請求項19記載のバッケー

【請求項21】前記全席リートの前記率2の表面が下し 一体に配置されていて円形の風縁部を有し、それら坐局 リートの複数の一部が横方向曲け部を含む鏡求項 1 0 記 我のバッケーン。

【請木博22】エンキャプスレーションを飾した半導体 集機回転パッケーシの製造のための主属リートフレーン てあって、

切り捨て可能な金属フレームと

【請求事23】エンキャプスレーションを施した複数の 半導体集積回路パッケージを同時並行的に製造するため のパターニングすみの金属条片であって、

複数の相互接続した切り捨て可能なマトリッス状の複数 の金属フレームと、

解記フレームの各々の内側に配置されてそのフレームに 接続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と この 第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面 20 と、解記第1の表面の反対側の解記率2の表面の風縁部 で鑑賞方向に解記第1の表面および解記第2の表面の間 にある実質的に平面状の第3の表面とを有する全質のグ イバッドと、

解記フレームの各々から解記ダイバットに向かってそのフレームの中でそのダイバッドと接触することなくそれぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この年1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、解記第1の表面の反対側にあり垂直方向には解記第1の表面はよび第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の 30表面とそ合む複数の全属リードとを含むパターニングずみの金属条片。

(請求項24)半導体集機回路テバイスのためのバッケージを製造する方法であって、

リードフレーム すなわち切り独て可能な全属のフレームと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接続された金属のダイパッドであって実質的に平面はの第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、何起第1の表面の反対側の構起第2の表面の間にある第3の表面とを含むダイバットとを有するリードフレームであって、解記フレームから前記ダイパットに向かって所記タイパットに信呼することを有するリードフレームであって、解記フレームから前記ダイパットに向かって所記タイパットに向かって所記タイパットに向かって所記タイパットに向かって所記タイパットに向かって所記タイパットに向かって所記タイパットにも呼ずることを再述の表面の反対側にある実質的に平面状の第3の表面の同様の表面の同様の第3の表面の目標を含まるである実質的に平面状の第3の表面とを含った。

半導体集積回路テバイスを前記タイパットの前記第1の 表面に数度する過程と、

耐記半導体集員回路テバイス上の複数のポンティングパットの一つを前記リートの各々の前記第1の表面に電気 的に接続する過程と、

前記半導体集機回路テバイス、前記ダイバットおよび前記リートの前記第1の表面および前記ダイバットおよび前記リートの前記第2の表面を覆い前記リートの前記第2の表面を覆出させるようによりキャブスレーションは
の発音を表現状と

解記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と 解記タイパットおよび解記リートを解記フレームから切り離し、パッケージ完成品を解記リートフレームから切り離し、解記リートの解記率1の表面を解記タイパットの解記簿1の音面と同し十平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

【請求項25】前記エンキャプスレーション材が削記タイパットの前記率2の表面を露出させるように また前記タイパットの前記第1の表面を前記パッケージの前記リートの前記率1の表面と同じ水平面内に位置づけるように全帯される請求項24記載の方法。

【請求項26】 何記ダイバットおよび何記リートの露出 した何記簿2の表面を何記エンキャプスレーション状の 全布後で何記切離しの前に金属でメッキする過程をさら に含む請求項25記載の方法。

【請求項27】 病記リードの切断を 切断後の病記リードの各々の第1の部分が病記エンキャプスレーション材の外側に延びるように行う請求項25記載の方法。

【請求項28】前記リードの前記第1の部分を前記パッ カーン本体の前記第1の表面に対して上向さに曲げる過程をさらに合む請求項27記載の方法。

【請求項29】複数の半導体集積回路テバイスパ・ケーシを開助並行的に製造する方法であって。

パターニングすみの全席条件。すなわち複数の使い様で 可能な相互接続すみのマトリクス配列の全席フレームを 含むパターニングずみの主義条片であって、前記フレー ムの基々の内側にあってそのフレームに接続され 実質 的に平面状の第1の表面と この第1の表面の反対側に ある実質的に平面状の第2の表面と「痴紀第1の表面の 反対側の前記率2の表面の周縁部で垂直方向に前記第1 の長面および前記集2の長面の間にある第3の長面とを 告々が合む全国のタイパットを有するとともに、何記で レームの名とからそのフレームの前記タイパットに向か って前記タイパットに接触することなくそれぞれ延び 英質的に不面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、胸紀第1の表 面の反対側の柄起類での表面の風味器で垂直方向に前起 第1の表面もよび第2の表面の間にある実質的に平面状 の第3の表面とも各っか有する複数の金属のリートを育 56、するハッーム。 2字のの金属条片を準備する過程と

3/3/03 9 33 .

前記半導体集長回路テバイスの各っの上の複数のホンテ ィングパットの一つをその半導体集積回路テハイスと同 一のフレーム内の一つのリートの前記集)の表面に発気 的に技械する過程と.

前記半導体集横回路テバイス。前記タイパットおよび前 記り一トの前記第1の表面および前記タイパットおよび **前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第** 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション科 を維布する過程と、

解記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイパットおよび前記リートを商記フレームからそ れそれ切り難し 複数のバッケージ完成品を訴記主席条 片から切り離し 前紀パッケージの各々の前紀リートの 前記第1の表面を前記ダイバットの前記第1の表面と同 **じ水平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置づ** ける過程とを含む方法。

【籍水項30】前起エンキャプスレーション材が前起タ イパッドの前記第2の表面を露出させるように また前 記ダイパッドの前記第1の表面を前記パッケージの前記 リートの胸記事 1 の表面と同じ水平面内に位置づけるよ 20 うに最布される請求事29記載の方法。

【請水埂31】半導体集横回路パッケーシを製造するた めの金属リートフレームを製造する方法であって 金属薄板を準備する過程と

前記金鷹帯板の所定部分を除去して フレームとそのフ レーム内にあってそのフレームに接続されているダイバ ッド、すなわち実質的に平面状の第1の表面とその反対 側の実質的に平面状の第2の表面とを含むダイバッド と、前記フレームから前記算パットに向かってそのダイ パッドに接触することなくそれぞれ延び各ヶが実質的に 30 平面状の第1の表面をよびその反対側の実質的に平面状 の第2の表面を含む複数のリートとを含むリートフレー ムを形成する過程と、

前記リートフレームの前記タイパットおよびリートの一 方の側の所定の部分にパターニングすみのフェトレジス トマスクを建布する過程と

前記ダイバッドおよびリートの一部を化学的にエッチン グして前記ダイバットおよびリートのマスクなじの部分 を除去し前記タイパットおよび前記リートの各々に実質 的に平面状の第3の表面。すなわら解記タイパットの解。40 記事1の表面の反対側にあり前記タイパットの何記第2 の開鍵で最直方向に前記タイパットの前記第1の表面と 前記第2の表面との間にある前記タイパットの第3の表 面。および前記リートの各々の前記第1の表面の反対側 にあって垂直方向に前記リートの前記率1の表面と前記 リードの存記年2の表面との間にある何記リートの第3 の表面を形成する過程とを含む方法。

【請水事32】前記除去する過程がハケーニングすみの フォトレジストでよりを前記主席海側に宝市する過程。

仮の所望の部分を除去する過程とを含む請求項31記載 の方法。

【発明の詳細な説明】

toogil

(発明の属する技術分野) 本発明は半導体集積回路ク イーすなわち半導体集積回路チップのための改良型プラ スチックパッケージ。およひこの種のパッケーンを製造 するための方法およびリートプレームに関する。

100021

【発明が解決しようとする課題】半導体集権回路チップ は、有害な環境からの保護および集長回路・印刷配接回 路首仮間の電気的相互接続のために ブラスチックパッ ケージに通常密封する。この種のパッケージの構成要素 としては、全属リードフレーム、半導体集積回路チッ プロその半導体操権回路チップをリートフレームに付着 させる結合材 半導体集機回路チップ上のコンタクトバ ットをリートプレームの個々のリートに電気的に接続す るポンディングウイヤおよびこれら素子を覆ってハック ージ外彼を形成する硬質プラスチックのエンキャプスレ ーション材などがある。

【0003】リードフレームはこの種のパッケーシの中 心的な支持構成物である。リートフレームの一部はバッ ケージの内側にあり、プラスチックのエンキャプスレー ション材に完全に取り囲まれている。リートフレームの リートの一部はパッケージから外部に延びてパッケーシ の外部接接に用いられる。

[() () () 4] 慣用のプラスチック集膜回路パッケージお よびリードフレームに関するさらに詳しい背景情報はニ ューヨーク州ニョーヨーク市フィフスプヴェニュー11 4新在のVan Nostrand Reinhold 社1989年発行のR. TummalaおよびE. R ymaszewski共編の専門書「Microels ctionic Packaging Handboo k」の第8章に記載されている。

【0005】従来のプラスチックバッケージの問題点 は、内部のリートフレームのためにバッケーシの小型化 が制限されることである。Rocheほか名義の米国特 許率4、530、142号およびCastroS級の水 国特許第5、172、213号に記載されているとお り 当業者はリートフレーム除去によるバッケーン小型 化をはみたが、それらパッケーシは多数の欠点を伴う。 上記米国特許率4、530、142号記載のパッケージ のコンタクトは直交の側面を有する。したがって、コン ックトがエンキャプスレーション材から容易に引きばか されてバッケージの信頼性が低下する。上記米国特許第 5、172、213号記載のパッケージは集積回路チッ **プ上のバットから上方に垂直に延びる曲げリートを備え** る。このようなサートをバッケーシ内に合むのて製造コ ストが上がり バッケーンの小型化が阻害される。した と、病記全局薄板を化学的にエッチ。こして前記全層海、50、20~7、より小さくより傷種性の高いプラスチックバッ ケージが必要である。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は半導体業績回 路チップを収容する改良型プラスチックパッケージ。お よびそのパッケージの製造のためのリートプレームおよ び方法にある。この発明の一つの実施例による組立て方 法における工程」では全属リートフレームを準備する。 そのリートフレームは切り捨て式の長方形のフレームを 含む。ダイパットをそのフレームの中に設けてあり、そ のプレームに接続してある。フレームから横方向に複数 10 のリードがダイバッドとの接触なしにダイバッド方向に 延びている。

【0007】リートフレームのダイバットは長方形の周 辺を有する。ダイパットは水平な第1の表面を有し、パ ッケージ組立ての際にその上にダイを載せる。 この第1 の表面の反対側には実質的に平面状の中央部の第2の表 面があり、周辺部の第2の表面がある。この第3の表面 は第2の表面の風味にあり 第2の表面から垂直方向に 凹んでいて、ダイバッドの下側表面が階段状のブロフィ ールを示すようにしてある。パッケーン充成品ではエン 20 キャプスレーション材がダイパットの上記の凹んだ第3 の表面の下側を満たしているがダイパットの第2の表面 は置っていない。ダイパットの第3の表面の下のエンキ ャプスレーション材はダイバットがバッケージから重直 方向に引っ張られるのを防止する。

[0008] るリードは第1の表面と この第1の表面 の反対側の第2の表面と 同様に第1の表面の反対側で 第2の表面の近傍の第3の表面とを構える。第2の表面 は長方形または円形の回緯を有する。第3の表面は階段 状プロフィールのリードの下側表面に至る第2の表面か 30 **与垂直に凹んでいる。パッケージ光成品ではリートの第** 3の表面の下をエンキャプスレーション材が満たしてい るが、リートの第2の表面を覆ってはいない。リートの 第2の表面はLCCパッケーシの場合と同様にパッケー ジの外部接続のためのコンタクトとして、または半田は の技能のためのランドとして作用する。リードの年3の 表面の下のエンキャプスレーション村はリートがパッケ ージから垂直に引っ張られるのを防止する。

【10009】リートフレームは悪いた金属条件から2工 程温式エッチングにより形成する。第1のエッチングエー40 程は金属条片をエッチングで食通する片面または両面エ ラテングであって、それによって、リートフレームの所 望の全体パターンを全層条件に転写する。第2のエッチ ング工程はダイの周辺およびリートの所定部分をエッチ ングする工程である。第2のエッチング工程はダイバッ 下およびリードの揮さの一部をエッチングし、それによ って上述の重直方向に凹んた平面状または実質的に平面 状の第3の表面をダイバットおよびリートに形成する。 【0010】工程なてはタイパットの上側の導)平面の

槓はダイパットの第1の表面の面積よりも小さくする か、またはタイパットの風味部からダイがはみ出すよう に大きくしても差し支えない。

【0011】工程3はダイのポンティングパットの各っ と各リートの軍士の表面との間をポンティングワイヤま たは同等の導体で電気的に機械する。ポンティングワイ ヤの技様を受けるリート部分は、例えば鎮、全その他の 全国でメッキしておく。

【りり12】工程4はタイおよびリートフレームの上向 さの第1の表面に高钴性の結婚性エンキャプスレーショ ン村を供給する。この工程のあとエンキャプスレーショ シ討は優化する。このエンキャプスレーション討は、ア イーホンティングワイヤーリートの寒1の表面 ダイバ ットおよびリートの第3の表面。およびダイをよびリー **下の側面を覆う。タイパットおよびリートの第2の表面** はエンキャプスレーション村には誰われず、バッケーシ 下側外表面で露出している。

【0013】工程5においては、ダイバットおよびりー **上の露出した年2の表面などのリートフレーム露出表面** を「鋼、金、鉛-亜鉛半田」構、ニッケル、パランクム ほか半田付け可能な全属で半田付けする。用途およびり ートフレーム付付によっては、工程5は省略できる。 【0014】工程6において、パッケージ完成品をエン キャプスレーションずみのリートフレームから切り離 す。より詳細に述べると、工程6はリートフレームの切 り捨て可能部分を除去する。すなわち 長方形リートフ レームなどのリードフレーム切り捨て可能部分をダイバ ッドおよびリードなとリートフレームの部品構成部分か ら切り離す。工程4におけるエンキャプスレーションの 方法によっては 工程6でエンキャプスレーション材を 切ってパッケージの歯辺を形成する。

【0015】工程6はリートフレームからリートを切断 する。この切断はダムバーの内側で行う。切断の場所に 応して、切割すみのリートの連部がバッケージの側部が **ら慎方向に延びる。工程6またはその後様の工程に、パ** ッケージ側部で上記切断リードの宍出権部を上に曲げて リート建都がバッケージ下側外面におよびリートのエン キャプスレーンラン部分に傾斜角を吹すようにする曲げ 工程を含めることもできる。パッケージを印刷配牌基板 - に半田付けする際に、パッケージ下側外面に露出したり ート水平部だけてなく切断リートの上向き曲け推路にも 半田を付けて、半田権統を勞めるのである。 バッケージ の子側表面は、バッケーン子面中心にあるタイパットの 第2の表面、リートの第2の表面およびバッケーンの下 面の残余部分を形成しタイパットおよびリートを互いに 分離する硬化すみのエンキャプスレーション材を含む。 【0.0.1.6】この発明のバッケージは多数の利点を確 え、大亀カテバイスやすナログデバイスなど多数の用途 に有用である。このパッケージは小型化できる。例え 上に半導体集構回路を載せず、用せに向して、ケイの面、50~10~4~5~4~5~9~7と同者の大きさにすることもで

きる。また、バッケージをごく薄くすることもできる。 この発明によると、厚さり、5ミリメートル以下のバッ ケージも製造できる。さらに、リードをダイのごく近傍 に配置してポンティングワイヤの長さを最小にすること かてさる。ダイハットの露出した第2の表面を ハッケ **ージ冷却に備えて半田で印刷配線差板に結合することも** てきる。

【0017】上述のリートフレーム バッケーンおよひ 組立て方法の多数の変形をこの朝細器に記載するか。こ れらはいずれもこの発明の一部を構成するものである。 例えば、一つの代替的組立て方法では複数のパッケージ の開筒並行的製造を可能にするリードフレームを用い

[0018]

【発明の実施の形態】図】はこの発明による半導体集積 回路テバイスバッケージ組立て方法の濡れ図である。図 5は図1の方法で製造可能なこの発明によるパッケージ の実施例を示す。

【0019】図1の工程1において全属フレームを準備 図である。リードフレーム20の金属部分をそれら全属 部分以外の空間から区別するように図2(ほかの図も同 じ)では陰影を付けて見やすくしてある。

【0020】図2のリートプレーム20は、用途に応じ て、銅、銅台皇 メッキ鋼 メッキ鋼合金、台金37 (ニッケル37%、銀55%の台金) 絹メッキ鋼なと 慣用のリートフレーム台金で構成する。

【0021】図2のリードフレーム20は周辺部の長方 形タイパー21と中心寄りの長方形のダムパー29とを 備える(「長方形」が「方形」を含むことは当業者には 30 たは実質的に水平の表面を含む。 明らかであろう)。 複数のリートフレーム20を全属条 片にエッチングで形成したもの(例えば図16巻號)な ど代勧的実施例(因示してない)ではタイパー21を省 略してリードフレーム周辺部を陰梯リートフレーム間の 金属条片の一部で形成することもできる。 もう一つの代 着的実施例(図示してない)ではタイパー21とタイパ ー21・ダムバー29間リート部分とを省略して、リー ドフレーム外側フレームをタムパー29七様成すること らできる。

【0022】長方形田様を有するタイパット22をタイー49 パー21に接続してある。タイパット20はタムバー0 9の内側にある。二つの技統線2.8がタイパット20で ダムハー29およびタイパー21に機能している。 図1 の工程6では、接続線30をダムバー2分の内側でリー ドフレーム20から切り能す。

【0023】タイパー21からダムパー29種由でダイ パット22の側面に向かって18本のリート30かタイ パット22との接触なしに損害向に延びている。 ロリー ト30の第1の複都34はダイバットと2の近傍に位置 する。図1の工程もにおいて、名りートはフェバーでは、50~30機械がたけれた十分なかさらにする。果での表面32は

とリート30の第1の端部34との間で切り触される。 代替の実施例(図示してない)では、リート30をタイ ハー21起点でなくダムバー39起点で設けることもで き。またダムバー29およびクイバー21を複数の対称 配置条片で接続することもできる。

【0024】図2に示したリートフレーム20のリート **30の位置もよび横方向経路は例示にすさない。これら** リートの数。位置および後方向経路は用途によって支む る。この発明の利点は特定の半導体集機回路フィの主) 10 ディングパットの数および位置に柔軟に対処するように 投掛できることである。

[0025] 図2の18本のリート30のうち14本は 直線状である。これらリードのうち4本はダムバー29 とダイパット22との間に損方向曲げ部を含む。直接状 リート30の番片は、そのサート30の機関面から垂直 方向に英出したアンカー耳部36を青する。アンカー耳 部はほぼ長方形であり、階級リートとうしの間で配置を 少しすらしてある。 バッケーシ完成品ではこれらアンプ 一耳部3.6 はパッケージのエンキャブスレーション付と する。因2はこの発明によるリートフレーム20の平面(20) 結み合い、バッケージ本体からリート30が水平方向に 引き抜かれることがないようにする。アンカー耳部の代 わりにリート30中の食通孔または凹みをエンキャプス レーション材との格みに用いることもできる。

【0026】図3は図2の練3-3で見たダムバー29 の平行部は内のリートフレーム20の断面図である。 と イバット22および二つの互いに相対するリート30か 示してある。図示したリート30の各部分はタムハー2 9のすぐ内側から始まっている。 ダイバット22 および リード30の両方の下側表面は垂直方向に凹んたが平ま

【0027】図3のダイバットででは平面状の上側の第 1の表面23 平面状の反対側の第2の表面24をよび 丰富状の同じく反対側の第3の表面25を含む。これら 表面と直交する第1の側部表面27か第3の表面25と 第2の表面24との間にある。第3の表面25は早2の 表面24から原さ「H1」だけ垂直方向に凹んている。 すなわち、第3の表面25は垂直方向には第1の表面2 3と第2の表面24との間に位置する。タイパット22 の中央部分は第1の表面23と第2の表面34との間の - 高さ「H」を有する。タイパットな2の第3の表面なち は第2の表面24の回縁部にあり、一つの実施例ではこ の第2の表面24を取り回んている。

【0028】図3のリート30の各々は平面代の第1の 表面31をおび、第1の表面31の反対側には平面状の 第2の表面32および平面状の第3の表面33かある。 第2の表面32はタムバー29から始まりマムバー39 の内側でタイパットなどに向かって少し残びる。この実 範囲では、第2の表面32は長方形の風球を有する。第 2の長面の長さは用途によって変わるか。 バッケーショ 第2の表面32とリート30のタイパット22近傍終建 34との間で延びる。第3の表面33は第2の表面32 から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわ ち、集3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第 2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図 示してない)がリード30の第3の面33近傍の信方向 側部から垂直に延びている。

【0029】図1の工程6では、リートフレーム20の エンキャプスレーションのあと、リートミリをダムパー 29の内側で図2の直接A-A、B-B、C-Cおよび 19 D-D沿いに切り離す。この切断はリート30の年2の 表面32を含む部分で垂直方向に行う。 バッケージ完成 品では、切断されたリード30の各々の第2の会面32 がパッケージを直接的または関係的に外部の印刷配接基 板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パ ッケージ完成品ではリート30の第3の表面33はエン キャプスレーション材で覆われ、したかって バッケージ 本体の内側にある(図5)。

【0030】図3のリードフレーム20のダイバッド2 O. 15万至O. 50ミリメートル 凍さ「Hl」の紋 値例としては約り、075万至0、25ミリメートルが 事げられる。ダイパッド22の水平方向インテント

「W」の数値例としては約0.025万至0.25ミリ メートルが挙げられる(これらの数値は図中「H」「H 〕」「♥」で示した部分にも適合する)。 百分比でいう と、「H1」の値は「H」の値、すなわち第1の表面2 3 および3 1 と第2 の表面2 4 および3 2 との間の距離 「H」の33%乃至75%の範囲または約50%であ る。実際の数値は用途によって変動する。

【0031】図2のリードフレーム20は無取り金属条 片から温式エッチングによって形成する。周知の通り、 化学的エッチング(化学的ミリング)は、フォトリング ラフィ、フォトレジストー および全国溶解液状化学物質 を用いて金属条片にパターンをエッチングで影成するプ ロセスである。通常は、まずフォトレジスト層をその金 属条件の片面または両面に付着させる。次に、そのフォ トレジスト屋を所望のパターンのマスフを通して露光す る。そのフォトレジスト層を現像して硬化させ、バター ニングしたフォトレジストマスクを粉成する。次に、こ のマスク形成すみの各片の片面または西面に化学物質を 吹き付けその他の方法で作用させる。全席条片の露出部 分はエッチングで除去され。 全席会片には所望のパター ンが残る。

[0032]図2および図3(図9 図13,図15も よび図16も同様)のリートフレーム20を形成するの に二段階エッチング処理を用いる。第1のエッチング工 程では、全属条片の平面状表面の片面または両面に付着 (させたフォトレジストパターンにしたかってその条片の 片面または両面からエッチングを進める。この第十のエー切。間中は補地しており、

13 ッチング工程で、全属条片の諸部分を完全に除去し、図 全に例示したとおり、リートプレームの全体的なパター ンを形成する。次に、ダイバットの風味部およびリート の所望部分を第2のフェトレジストパターンで覆わない。 まま露出させ、エッチング除去に通じた状態にする。清 2のエッチング工程ではこの第2のフォトレジストパタ ーンにしたがって一方の側からリートフレームの厚さ方 向一部を除去する。この第2のエッチング工程で、図2 および図3のリートフレーム凹み面。 すなわちタイパッ 122の第3の表面25およびリート30のダムバー2 9内側の第3の表面を形成する。ダムバー29の内側で は 通常は接続機28もこの第2のエッチング工程にか ける。ダイバッドおよびリードの所望部分の所望の陣み がエッチングで除去されると、この事2のエッチングエ 程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダ イバットおよびサートの希望の部分を厚さ方向に部分的 にエッチング除去する。第2のエッチング工程によるエ ッチングの凄さは、ダイバッド22およびリート30を パッケーシ本体に国めるに十分な霊のエンキャプスレー 2およびリート30の高さ「H」の数値例としては、約 20 ション材がダイバット22の第3の表面25およびリー ト30の第3の表面33の下を流れるようにする必要を 繊たす値とする。通常は第2のエッチング工程でダイバ ッドおよびリードの厚みの約5-0%を除去するが、この 値はダイバッドおよびリードの原みの約3.3%乃至7.5 %の高風で定められる。エッチング処理のはちつきのた めに 第3の表面25 および33 は平面状でなくほぼ平 面状になるに含まり、ダイバッド22およびリート30 のエッチングした側壁は90°でなく丸みを帯びた角部 を体うこともあろう。

【① 0 3 3】リードフレーム2 0 の形成を、魔送り行抜 さにより全体的パターンを形成する工程と、打抜きすみ リートプレームのダイバットおよびリードを上述の化学 的エッチングにより厚み方向に部分的に凹み表面を形成 するように辞去する工程とによって行うこともてきる。 【① 〇34】四1の工程2において半導体集積回路タイ 52をダイパット22の第1の表面23の中央に数せ る。パッド22へのダイち2の鉄魔および付着は慣用の タイ付着マシンおよび採用のダイ付着エポキシによって 行うことがてきる。この工程でおよびそれ以降の租立で 工程の期間中は 図2のリードフレーム20を許電放電 に対するダイ保護のために接地しておく。

【0035】図1の工程3では、半導体集積回路タイち 2(四5)上の回っのポンティングバットと個々のリー F 3 ()の第1の表面 3 1 との間を尋應性金属ホンティン クワイヤ54またはその間等物で電気的に接続する。第 1の表面31は左、親、ニッケル、パラジウム・調その 他の全席でメッキすることもできる。 図2のリートアレ ーム20は、評電飲電による半導体集構回路テバイスの **後傷を防ぐためにこのボンディングウィヤ接続工程の期**

【0036】図1の工程4では、図2のリートフレーム 2.0 に高枯性の粘着エンキャプスレーション材を入れ る。エンキャプスレーション材は半導体集積回路ダイ5 2.ポンティングワイヤ54.ダイバッド22の側方表 面26および27、ダイバット22の年1の表面23お よびダイ3の表面25、リード30の年1の表面31、 第3の表面33ねよび倒方表面を覆う(図5)。ダイバ ッド22の第2の表面およびリート30の第2の表面3 2はエンキャプスレーション材には関われてなく露出し たままである。代替的実施例では、ダイバット22をエー10 ション材で覆われない部分を、印刷配算基板と両立性あ ンキャプスレーション工程のあいだ真正しにして ダイ パット22の第2の表面24の下にエンキャプスレーシ ョン村の薄い層が形成されるようにする。その実施例で は、ダイバット22はパッケーシ本体の内部に全体が入 る。最後にエンキャプスレーション村を硬化させる。 【0037】図1の工程4を行うには用途に応じていく つかの方法がある。例えば 図1の工程4は慣用のブラ スチックモールド手法を用いて行うこともできる。その 手注では、図2のリードフレーム20を型の中におき、 図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型 20 エンキャプスレーション村プロックを形成する。このエ ンキャプスレーション材は慣用の手法を用いて導入した 恒用のプラスチックモールド材料である。 このモールト 材料としては、日本の日東電工から市販されているモー ルド村日東MP-8000ANおよび住友から市販され ているモールド村EME7351UTなどが挙げられ る。モールド処理の円滑化のため、リードフレーム20 に慣用のゲートを放けることもできる。型の側面は完成 品取出しを容易にするためにテーパー状にする。

13

[0038] 工程4のモールド処理の代わりに工程4を 30 液状エンキャプスレーション材の利用によって行うこと もできる。例えば、図2のリートフレーム20をまず水 平表面上におく。第2のステップとして、カリフォルニ ア州インダストリー所在のDexter-Hysol社 市販のHYSOL4451エポキシなと慣用の硬化可能 な高粘性粘着柱の互いに開接するピーズをリードフレー ム20に波布して、ダイ52の周囲およびリート30の 少なくともダムバー29内側部分に関した長方形のダム を形成する。車3のステップとして 140℃で1時間 加熱してそのビーズを硬化させる。軍4のステップとし、40 て、HYSOL4451歳伏エンキャプスレーション材 などパッケージのエンキャプスレーションに適した慣用 の硬化可能な高粘性粘着料をビースの内側に塗布して? ム内部の不完全なパッケーシをエンキャプスレーション 材で覆うようにする。最後のステップとして、140℃ で1時間加熱してエンキャプスレーション付を硬化さ ゼーリードフレーム20上にエンキャプスレーンコン材 の一つの固体プロックを形成する。この手法を工程4に 用いた場合は、工程6は億を用いてエンキャアスレージ

にリートフレームからバッケーシ売成品を切り離す。同 様のモールト処理およびそれに続く個によるリートフレ ーム・パッケージ切断工程は1998年6月24日提出 の米国特許出職率(19/103, 761)号に記載されて おり、ここに参照してその記載内容をこの明細書に組み 入れる。

[0039]図1の工程5では、図2のリートフレーム 20の雑部分のうち、ダイバット22の第2の表面2 4 リート30の第2の表面32などエンキャブスレー る慣用のメッキ金属でメッキする。このメッキ金属の例 としては、用途に応じて至、ニッケル、パラシウム、イ ンコネル、蛤増半田、タンタルなどが挙げられる。リー トプレーム20の形成に用いた金属がメッキを受しない 全属またはメッキずみの主属である場合は工程5は省略 てきる。例えば、リードフレーム20形成用条片がニッ ケルパラジウムメッキを超した線である場合は、工程5 は省略する。

【0040】図4は図1の工程1-工程5終了後の図2 のリードフレーム20の料技図である。この例では、工 程4にモールト処理を用いている。 硬化したエンキャブ スレーション村のブロックがパッケージ本体5 1 を形成 する。パッケージ本体51のテーパー付き側面55はク ムバー29の内側にある。したがって、リート30の電 出部分はパッケージ本体5 1の側面5 1 とダムパー29 との間で延びている。

【()()41】図1の工程6はエンキャブスレーションず みのリードフレーム2 () (図4) を図2の線A-A、B - B、C-CおよびD-Dで切断する。図2を無明する と 工程6はダムバー29の内側でリート30を切り離 す(図3)。工程2も接続株30をダムバー29の内閣 で切り難す。最後に、工程6はパッケージ完成品をリー トプレーム20の切り住て可能部分から切り離すことに よってパッケーン彰成を充了する。

【()()42】工程6はパンテ、絶または同等の原断装置 を用いて行う。例えば、パッケージ本体35が図5に示 すようなモールド体である場合はパンテまたは匿を用い る。パンチを用いる場合は、パッケージ完成品を単一の パンチ動作でリードフレーム2 ()から切断する。パッケ ージを反転させて、ダムハー29の内側でリート30を パンチで切断する。切断の位配は、パッケージ側面5.5 から延びるリート30の切断部分が長さ奪ミリメートル から何えばり、ちミリメートルの範囲に入るように変え ることがてきる。

【①043】図5はこの発明によるパッケージ完成品5 Oの断面図である。バッケージ充成品5 Oは図2 のリー **トフレーム20て製造し、図4の伏島からパンチで切り** 難したものである。 バッケーシを 4 のバッケーン事体を 1はモールトで形成してある。バッケーシ50は平面状 まと材を切断し、直交パッケーシ側面を形成するととも、50~の下側が導立の表面を立とデーバけき側面をたとを育す

【0044】図2のリートフレーム20から製造したパ ッケージ5 ()の構造と整合して、図5のパッケーシ5 () のダイパット22はほぼ平面状の上側の第1の表面23 を有する。ダイバット22のこの第1の表面23の反対 例には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にほぼ平面 状の風縁部の第3の表面25とがある。第3の表面25 は第2の表面22を取り回んでおりその第2の表面22 から垂底方向に深さ「Hl」だけ凹んでいる。常3の表 面25は垂直方向には第1の表面23と第2の表面24 との間に位置し、パッケージ本体51形成用のエンキャ プスレーション村で覆われている。第3の表面25の下 のエンキャプスレーション村はダイパット22がパッケ ージから垂直方向に引っ張られるのを防ぐ。第2の表面 22はパッケージ50の下側表面56で露出し したが ってパッケージ5()の下側の第2の表面56の一部を形 成する。代替的実施例では、ダイバット22はバッケー ジ本体の内部に完全に含まれる。

【0045】図5において 半導体集積回路ダイ52はダイバッド22の第1の表面23に付着させてある。ダ 30イ52のボンディングパット53のあっとリート30の第1の表面との間をボンディングワイヤ54で検検する。

【0046】図5のパッケージ50は複数のリート30を含み、これ5リートのあっは図2のリートフレーム20から第2の表面32のダムパー29の内側の点で切り起したものである。切り離されたリード30の配置と数はパッケージ製造に用いたリードフレームおよび用途に応じて変わる。例えば、図2の場合のようにリード30には直接状のものも曲げ都を含むものもある。

[0047] 図2の場合と同様に、切り難しずみのリード30の各々ははは平面状の第1の表面31と その反対側のほぼ平面状の第2の表面32と 同様に反対側のほぼ平面状の第3の表面33とを含む。第3の表面33はエンキャプスレーション村による候覆を失方のよびも、第2の表面32から覆さ「H1」だけ垂直方向には乗1の表面31と第2の表面32との間に位置する。リード30の第2の表面32はエンキャプスレーション村には覆われず、パッケージ50の下側表面56で英出する。

(1)048] 図5において、リート30の第1の表面3 1のうちパッケージ本体51の内部にある部分はタイパッド22の第1の表面23と同じ水平面内になる。タイパッド22をモールト内で上に上けた福造の代替の実施例(図示してない)では、リート30の第1の表面31のうちパッケージ本体51の内部にある部分は上がったダイパッド22の第1の表面23よりも低い水平面内にカス

【0049】図5の切り離しずみのリートさりの各ヶは パッケーシ側面55から横に経びる切断線都で55合金 み、リート30の第2の表面32の採金の水平部分および下側パッケージ表面56に対し傾斜角を成すように曲げてある。角度をは約15、乃至70、の範囲に放定できる。図示のとおり、リート30の第2の表面32の上向き曲げ終機部35に選出している。リート30のこの曲げ終機部35の長さはパッケーン側面55から倒えば0、15ミリメートルであるが、用途に応してこの故確は変えることができる。その故種範囲は希ミリメートルから約0、50ミリメートルである。

10

【0050】図5のリード30の曲げ終端が35の上向きの曲げがは工程6においてパッケーン50をリートフレーム20からパンチ操作で切り難すスタンピングマシンで形成できる。代替の実施例(図示してない)では、リード30の終値が35をパッケーン側面55との成す角度と等しくするように曲ける。さらにもう一つの代替実施例(図示してない)では、図1の工程6で、リード30の切断端がパッケージ側面55から慎方向にはみ出さないようにパッケージ側面55でリード30を切断する。

[005] 代館の実施例(図示してない)では、リート30の切離しずみ建部35をパッケージ側面55から水平面内で構方向にはみ出させる。すなわち、切削しずみの推部35を図5の場合のように曲げるのでなく、角度りが零度に等しくなるようにリート30の残争の部分と同じ水平面内で横方向に延ばすのである。上記工程6で匿を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。工程6に底を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別に追加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

30 [0052] 図6において 半田パンブ57をバッケーシ50と印刷配牌基板(図示してない)との間に付替させる。半田パンブ57はリート30の電子の表面32に指触し、リート30の曲げ複雑35を覆っている。

[0053]代替の実施所(図示してない)では ダイパット22の選出した第2の表面24を半田ペーストなとで印刷配接等数に導電的に接続してパッケージ治却に備える。この冷却は熱伝導により行われる。

【0054】図7は図5のパッケージ50の下側表面56を示す。パッケージ50の第2の表面56はタイパット22の第2の表面24と「切断ずみのリート30の第2の表面32と「硬化すみのエンキャブスレーシッシはとから成る。リート20の第2の表面36は長方形の回縁を有する。リート20の切離しずみ終端部35は下附表面56の他からわずかに延びている。第2の表面22は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にすることができる。ダイパット22の第2の表面24は長方形の回緯を有するが、それ以外の形状にすることもできる。

【0.05.5】図7では、リート2.0の第2の表面3.2を - パンケーシ5.0の下側を面5.6で確治いに整列配置して ある。リート30の切離しずみの終稿部35は下側表面 56の風味から少し延びている。図8は代替的パッケー ジ61)の下側外表面61を示す。図8では、切離しずみ リード63の露出した長方形の第2の表面64(図9) をバッケージ61)の下側表面61の窓の少し内側で一列 に並べてある。これら第2の表面64はパッケージ60 の下側表面の国籍から例えば約0、05ミリノートルの: 位置に配配するが、この数値は用途によって変わる。代 着の実施剤 (図示してない) では、年2の表面64は長 方形でなく円形の周様を有し、相互接続用半田球ラント 19 を形成する。

[0056] 図9は図8のバッケージ60を製造するた めのリードフレーム62のタイパット22 およびリート 63のダムバー29の内側で見た断面図である。図9の リートフレーム62は図2 および図3のリートフレーム 20とほぼ同じであり、リート63の垂直方向に凹ませ た下側表面の配列、紋および位置を除いてリートフレー ム21)と同じ方法で製造する。したがって、重複説明は 省包する。

リード63はほぼ平面状の第1の表面31と同様にほぼ 平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面 6.4はパッケージの外部コンタクトとして作用する。し かし、図2 および図3のリートフレーム2 ()の第2の表 面の場合と異なり、図9のリート63の第2の表面64 はダムパー29(図2)のすぐ内側またはすぐ近傍には 位置せず、リード63の第3の表面668よび第4の表 面65の間でダイバッド24により近く位配している。 第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反 対側にあり、ほぼ平面状であり、同一平面内にあり、リー30 二つの外側リートで3の後方にあるからである。 ード63の第2の表面64から深さ「H1」だけ垂直方 向に凹んでいる(すなわち ・ 垂直方向には第2の表面3 1と第2の表面64との間にある)。第4の表面65は 横方向にはダムバー29(図示してないが図2の場合と 回じ)と第2の表面64との間にあり 第3の表面66 は第2の表面84とダイパッド22との間にある。

[0058] 図8および図9のリード63の第2の表面 64の回縁は多様なパッケージ外部技術を容易にするよ うに多様な形状にすることがてきる。例えば、この第2 の表面6.4は四8の場合のように長方形の回移を備える。 形状にすることができ、また円形の周線を備える形状に することもできる。

【0059】図10は図8のパッケーン60の断面図で ある。図10のバッケージは図1の処理に従い 図9の リードフレームを用いて製造する。四示のとおり 第4 の表面6.5はパッケーシ側面5.5に隣接し、第2.の表面 はパッケージ60の下側表面61の周線建から所定距離 だけ内側にある。

[0060] 図8および図1のにおいて、バッケーシギ 体を形成するエンキャフスレーション付かりートの?を、50、452の工制を面となるとダイバットで2の場下の手面を

その第2の表面64を除さ全部覆っている。すなわら、 リート63の第3の表面66および第4の表面65はエ ンキャプスレーション材で覆われておりしたがってパッ ケージ内部にある。リードの切断端部がパッケーシ側面 から延びている代替の実施例(例えば図5)では、エン キャプスレーンテン材はパッケージ側面から延びたりー 1切断部を覆っていない。

18

【()()61】図1】は図1の方法で製造可能なこの発明 によるもう一つのパッケージの新面図である。図11は 図12の根11-11で見た新面を示す。タイ52を憧 用のエポキシダイ接着剤87によりダイパット72の上 側の第1の表面82に付着させてある。ダイ52はダイ パッド72の周線部を辿え またパッケージ70のリー 172の上側の第1の表面76を越えて延びている。し たがって、パッケーシアのの大きさはチップの大きさと ほぼ同じにある。ダイ52の側面52Aとパッケージ側 面77との間の距離はポンディングワイヤのある側では 約0. 6ミリメートルほどにすぎない。代替の実施例 (図示してない) では、ダイ53はダイパッド72の周 [0057] 図2のリート30の場合と同様に 図9の 20 縁を絶えて延びるが、リート73を絶えて延びることは ない。もう一つの代替の実知例(図示してない)(すな) わちポンティングワイヤがダイの4辺全部になく2辺だ けにある実施例では、ポンティングワイヤの接続のない ダイ側面52Aとパッケージ辺との間の距離はごく小さ くり、1ミリメートルほどである。

[0062] 図11には四つのリート73が示してあ る。二つの内側のリード73の長さの一部だけがこの図 には示してある。これら内側のリードが図13のリート フレーム71で示すとおり換方向曲げを含み、それらが

[0063]図11において、短いポンティンクワイヤ 77がダイちちの上のポンティングバット53の各でと リート73の上側の第1の平面76との間に接続してお る。ポンティンクワイヤ77の第1の表面76への接続 はリート73の年1の地86でパッケーシ側面79に除 後して行う。

【0064】図11のパッケージ70はボールブリット アレーバッケーンであるが、ラントグリップアレー(し GA+パッケーンも可能である。図12に示すとおり 相互機械用半田球で3のアレーをバッケージで0の下側 外面80に形成する。したかって、互いに異なるリート 37の第2の表面74とバッケーシ側面79との間の距 誰は変わり得る(図12を贈)。

【0065】四11のパッケーシ本体81はモールトし たエンキャプスレーション村で形成するが、これ以外の。 エンキャプスレーション方法も可能である。図1の工程 4の期間中に、タイち2の下側表面89とリート78の 第1の表面との間をエンキャプスレーンすり付か過化 ず、非海高性(すなわら絶縁性)の店を材エオキンをで

っに配置する。

2との間に入れ、ダイ52をダイバット72に付着さ せ、ダイ52をリート73の第1の表面76の上に間隔・ を備てて保持する。また、ダイ52がリード73を越え て延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をダイ 55の下側表面89とリート73の第1の表面76との 間に入れ、ダイちちとリート73との間に間隙を設け

[0066] 図11のリート73の各々はほぼ平面状の 第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には 同様にほぼ平面状の第2の表面7.4 および第3の表面7 5がある。第2の表面74は各リード73の第1の機8 6と反対の第2の485にある。これと対称的に「図6 のパッケージ5 ()のリード3 ()の第2の表面32の位配 および図8のバッケージ60のリート63の第2の表面 6.4.の位置はそれぞれのバッケージの下側外面の風縁上 またはその近傍にある。

[0067] 図11において、各リート73の第3の表 面75はリード73の第2の表面74に隣接しその第2 ・ の表面74から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでい る。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76 20 と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3およ び図5のリード30の第3の表面33と同じ部分エッチ ング処理で形成する。図示のとおり エンキャプスレー ション材が第3の表面75を覆い、リート73がパッケ ージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いてい る。エンキャプスレーション材はリート73の年2の表 面を覆っていない。

[0068]図11のパッケージ70の第パッド72は ほぼ平面状の第1の表面82を有する。第1の表面82 の反対側には、同様にほぼ平面状の単2の表面83と周 30 において、各リート73を図13のダムバー29の内側 縁のほぼ平面状の第3の表面84とかある。第3の表面 84は第2の表面83を取り囲みその表面83から落さ 『H1』だけ垂直方向に凹んでいる。 ダイバット70の 第1の表面82はリード73の第1の表面76と同じ木 平面内にある。

【0069】図11のダイパッド72の第3の表面84 は倉庫方向には第1の表面82と第2の表面83との間 にあり、図3および図5のダイパッド22の第3の表面 23と同じ部分エッチング処理で形成する。 図11に示 すとおり、エンキャプスレーション村か々イバットでで の第3の表面84を覆い、タイパット72が過差方向に パッケージ本体81から引っ張られるのを防いている。 エンキャプスレーション村はダイバット70の年2の長 面を覆っていない。 パッケージ冷却を容易にするため に、ダイパット72の第2の表面83を半田けまたは同 等の導体で外部の印刷配維着板に接続することもでき る。代替的に、ダイバッド72を図1の工程4で上側に 投けて、ダイバット72をエンキャプスレーション材で 覆いパッケージ本体81の内部に取り込むこともでき る。その場合は、リートで3の第1の手面でもはタイパーが、からかて影成するリートフレームで1の数は変更できる。例

ット72の第1の表面82の下に位置づけられる。 【0070】図12は図11のパッケージ70の下側外 面80をリート73の第2の表面74に半田はを配置す る前の状態で示した平面図である。図示のとおり 第2 の表面74は円形でありアレー状に配置されている。リ ート73の第3の表面75はこの図では見えない。ずな わち 第3の表面75はエンキャプスレーション村て従 われ、したがってパッケージ本体81の内部にあるから てある。全属の角板88を下側表面80の四つの角の各

[0071] 図13は図11および図12のパッケージ

20

7.0の製造に適したリードフレーム7.1の平面図であ る。図2の長方形のダイバッド22と異なり、図13の ダイパット72はダムパー29の互いに平行な二つの辺 に接続された分割型条片である。ダイバット72は四つ の長方彩部分7.2を含み、これら四つの部分をバッケー ジ治却のために印刷配線菩仮に半田珠で接続する。 【りり72】四13のリート73は用途に応じて多様な 形状および長さにできる。より詳細にいうと、リードで 3のいくつかはダムバー29から第2のリート権85 (図11)における円形の第2の表面74に至る原廷部 て慎方向に真っ直ぐである。またそれらリート73の他 のいくつかはダムバー29と第2のサート権85(図1 1) における第2の表面7.4 との間で一つ以上の操方向 曲げ部を有する。リートフレーム71の各角部における 二つのリート7.3は同一のリート建8.6に接続してわる が、これは必須ではない。代替の実施例(図示してな い) では、リート73にエンキャプスレーション村との 絡み合せのためのアンカー耳部を設ける。図1の工程6 てリートフレーム71から切り離す。 この切断はダムバ ー2.9の内閣で、リートフレーム7.1の図1.3の練A-A 「B - B」の一のおよび D - Dにおける全属製魚部村 88の他の外側で行う。

【りり73】上述のバッケージ、リートフレーム 組立 て方法などには、この明細器に基づさ多数の変形が可能 でめることは当業者に明らかであろう。例えば 図14 は、複数のパッケージを図5、図10または図11に従 って同時並行的に製造する代替組立て方法の流れ図てあ る。図14の基本的工程は図1の場合と同じてあり、し たかって、各工程の詳細な説明は不要であろう。図1の 処理と図14の処理との是は複数パッケーシの同時並行 製造を可能にするようにする工程が砂束されていること たけである。図14の処理は工程1においてリートアル ーム20、62 71などの複数のサードフレームを一 つの金属条片シート上にマトリクスの形でエッチレグに より近接形成することによって可能になる。

【10 0 7 4 】図 1 5 は全属条片 9 0 上の 1 2 個の サート プレームで1のマトリクスを示す。 条片90にエッチン

えば 条片91に36個または64個のリートフレーム 91をエッチングで形成できる。リートフレーム91 は、上述の2段階エッチング手法または2段階順送りス タンピングおよび化学エッチング手法を用いて 条片9 ()に同時並行的にエッチングで形成したものである。図 15の影状については、図14の工程4を上述のとおり 慣用のモールト手法を用いて行い、条片90の各リート フレーム71上の個々のパッケージ本体81を形成てき る。すなわら、型は各ダイに対して個々の型立網を借 え、四4の場合と同様に個々の不完全なパッケージのアー10 レーを形成する。工程6はパンチまたは総を用いて属す のパッケージを条片9()から切断する。

[0075]図16は8個のリートフレーム20(図 2)の二つのマトリクスをエッチングにより形成する代 盤の条片93を示す。図14の工程4の期間中に展っの パッケージをモールトする代わりに 二つのマトリクス の品々のリートフレーム20全体にわたってエンキャブ スレーション村の1プロックを建布する。これらエンキ ャプスレーション材のブロックは、図16のリードフレ ーム20の各マトリクスの周围にHYSOL4451後 20 着胡ピーズをまず途布することによって行う。ピーズ硬 化ののち、HYSOL4450液状エンキャプスレーシ ョン村またはその同等品をピーズ内に佐布し、各ダイ5 2およびダム内側の加工中のパッケージ50をエンキャ プスレーション村で覆うようにする。次に、エンキャブ スレーション材を加熱などにより硬化させ、リートフレ ーム20の二つのマトリクスの各々の上にエンキャプス レーション材の連続したプロックを形成する。図14の 工程6では、8個の解々のパッケージ50を二つの条片 93の各々から切り離すのに総を用いる。工程6はリー 30 ドフレーム20 とダイパット22とリード30との間を 切断する。また「工程6は直交状パッケージ側面を形成 するようにエンキャプスレーションHを切断する。

٥. 【図画の簡単な説明】

【図1】パッケージ製造方法の迫れ図。

【図2】 パッケージ製造に用いるリートフレームの平面 49 53 ポンティングパット54 ポンティングワイヤ Ø.

【0076】この発明の実施例の上述の説明は例示のた めのものであって限定を意図するものではない。この明 機器から、上記以外の実施例が当業者には自明である

【図3】図2の練3-3でダムバーの内側を見たタイパ

ットおよびリートの断面図。

【図4】図2のリートフレームのモールトしたエンキャ プスレーション村によるダイ付着およびエンキャプスレ ーション後の斜切底。

【囚ち】パッケ・ン羌成品 すなわちハッケーン本体を モールドしてパンチによりサートフレームから分離した バッケージ完成品の断面図。

【図6】リードの露出部分に半田パンプを付着させたあ との図りのパッケージの概画図。

【図7】図5のパッケージT制表面の平面図。

【図8】代替バッケージの下側表面の平面図。

【図9】図8のパッケージの製造のためのダイパットお よびリードのダムバーの内側で見た断面図。

【図10】図8のパッケージの新面図。

【四11】ダイがダイバット周辺から機方向にリートの 長さの一部を絶えてはみ出して延びている代替的バッケ - ンの断面図。

【四12】相互接続用半田珠を備えない図12のバッケ ーンの下側表面の平面図。

【図13】図11および図12のパッケージの製造のた めのリードフレームの平面図。

【図14】複数のパッケージを同時並行的に製造する方 性の症れ因。

【図 15】全国条片のエッチングで形成した6個のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

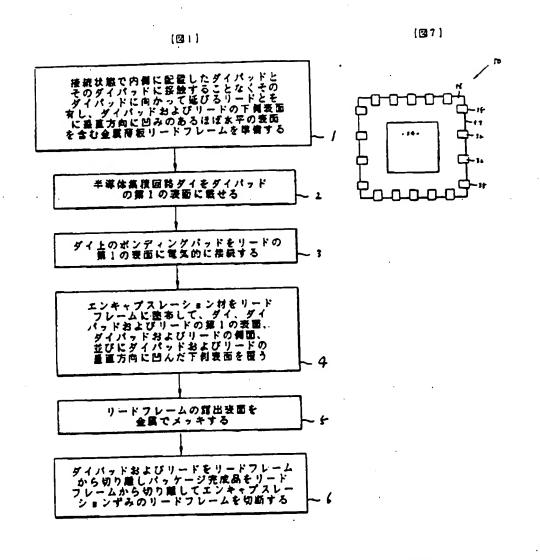
【四16】金属条片のエッチングで形成した8個のリー トフレームのこつのマトリクスの平面図。

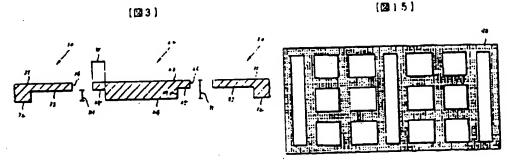
【行号の説明】

	20	リードフレーム	21	タイパー
)	22	ダイパッド	23	第1の表面
	24	第2の長面	25	第3の表面
	26	第1の直交側面	27	第2の直交側面
	2.8	1612.19	29	ダムバー
	3.0	リート	3 1	第1の表面
	32	第2の長面	33	第3の表面・
		リート先復		
	36	アンカー耳部	50,	80 70 1195-
	5 .			
	5.1	パッケージ本体	52	タイ

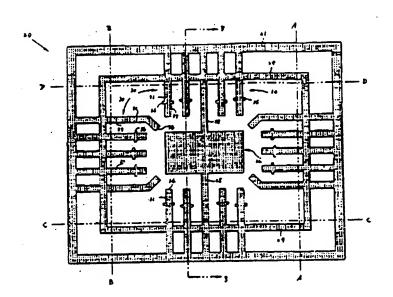
55 財団56 下側表面

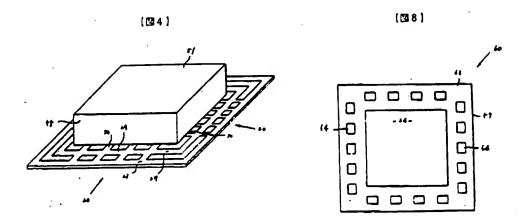
78 半田は



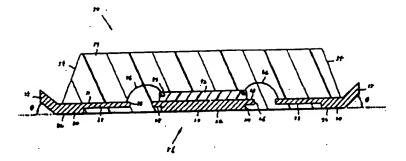


[2]2]

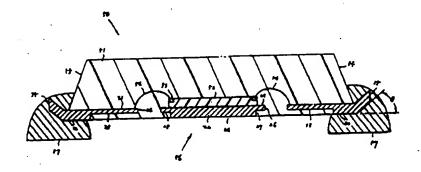




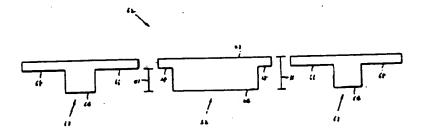
(**2**5)



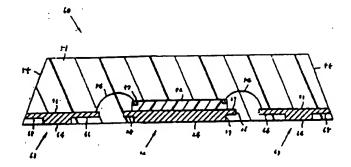
(**2**16)



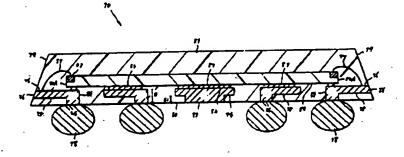
[29]



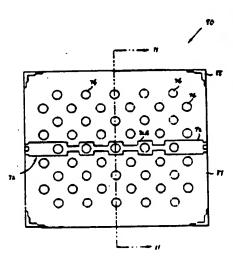
(**2**10)



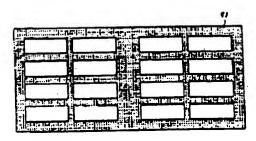
(**3**11)



[212]



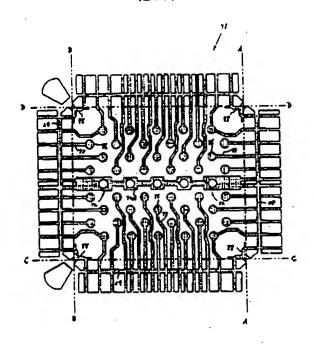
[2] [6]



特別2000-150765

(17)

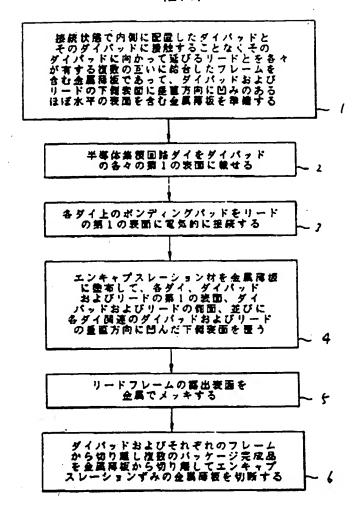
[213]



3/3/03 9 38 4

الراضر عاوا عجرا حجاد فأصطفه بالورزان

[214]



フロントページの続き

- (72)発明者 トーマス ピー、グレン アメリカ台衆国 アリソナ州 85233 キ ルハート、サウス クラウン キー コー ト 1001
- (72)発明者 スコット ジェイ、ジョウラー アメリカ台衆国 アリソナ州 85296 キ ルパート、イースト アラヒアン コート 1436
- (本)発明者 ディヴェッド ロマン アメリカ台衆国 アリソナ州 85284 デ シブル、ヴェスト パロミーノ トライフ
- (四)発明者 シェイ、エッチ、イー 韓国 ソウル、カントンーク、アムサート ン コントンアパートメント 7-202

(19)

(22)発明者 ディー、エッチ、ムン経園 ソウル、クヮンジンーク、クンジャードン 465-7

3/3/03 9 38 AL